E DIN EN 9132:2017-02 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2017-01-13

Luft- und Raumfahrt - Qualitätsmanagementsysteme - Data Matrix Qualitätsanforderungen für Teilemarkierung; Deutsche und Englische Fassung FprEN 9132:2016

Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking; German and English version FprEN 9132:2016

Inhal	l t s	Seite
Europä	äisches Vorwort	
Begrüi	ndung	5
_	ort	
vorwo		
1	Anwendungsbereich	
1.1	Vereinbarungen	<i>6</i>
2	Normative Verweisungen	7
3	Anforderungen an die Markierung	7
3.1	Allgemeine Anforderungen	
3.2	Nadelprägung	8
3.2.1	Beschreibung des Verfahrens	
3.2.2	Anforderungen	1(
3.3	Lasergravur	
3.3.1	Beschreibung des Verfahrens	14
3.3.2	Einschränkungen	17
3.3.3	Anforderungen	17
3.3.4	Metallographische Charakterisierung	18
3.3.5	Qualitätssicherung	20
3.4	Elektrochemische Gravur	20
3.4.1	Beschreibung des Verfahrens	20
3.4.2	Anwendungsbereich	20
3.4.3	Unterschichtmarkierung	20
3.4.4	Oberflächenmarkierung	20
3.4.5	Bauteile - Zustand	2 1
3.4.6	Anweisungen zur Bestimmung von Markierparametern durch elektrochemische Gravur	2 1
3.4.7	Material der Schablone	2 1
3.4.8	Elektrolytlösungen	22
3.4.9	Anforderungen an die Markierung	23
3.4.10	Prüfung	23
3.4.11	Korrosionsschutz	24
3.4.12	Qualitätssicherung	2 4
4	Verifizierung der Markierung	2 4
5	Validierung und Überwachung der Markierung	2 4
6	Anmerkungen	24
Anhan	g A (informativ) Leitlinien für die Datenkapazität bei der Nadelprägung für ausgewählte	
	Oberflächenfeinstrukturen	25
Anhan	g B (informativ) Nadelprägung — Empfehlung zum Schleifen der Markiernadel	28
Anhan	g C (informativ) Beispiele von geforderten Toleranzen in Abhängigkeit von der	
	Modulnenngröße bei der Nadelprägung	30

Gravur Gr	
Anhang E (informativ) Beispielverfahren zur Überprüfung der Merkmale bei der Nadelprägui	ıg33
Bilder	
Bild 1 — Verzerrungswinkel	8
Bild 2 — Anweisungen zur Bestimmung von Markierparametern	g
Bild 3 — Mindestmodulgröße (Zoll) in Abhängigkeit von der Oberflächenfeinstruktur (μ Zoll).	10
Bild 4 — Mindestmodulgröße (mm) in Abhängigkeit von der Oberflächenfeinstruktur (µm)	11
Bild 5 — Festlegung der Unrundheit	12
Bild 6 — Festlegung von Modulnenngröße, Punktgröße und Verschiebung der Punktmitte	13
Bild 7 — Genaue Festlegung der Punktgröße	13
Bild 8 — Beispiel für Data-Matrix-Lasermarkierung	14
Bild 9 — Schematische Darstellung eines typischen Laserstrahlprofils im Arbeitsbereich	15
Bild 10 — Anweisungen zur Bestimmung von Markierparametern	17
Bild 11 — Eine Skala der Graudichte	18
Bild 12 — Graphische Darstellung einer Lasermarkierung mit annehmbarem Füllgrad der Module	18
Bild 13 — Darstellung unterschiedlicher durch Lasergravur erzeugter Modulprofile	19
Bild B.1 — Toleranz an der Markiernadel	28
Bild B.2 — Schleifen	29
Bild D.1 — Bewertung der visuellen Qualität	32
Bild E.1 — Punktgröße und Verschiebung der Punktmitte	33
Bild E.2 — Verzerrungswinkel	34
Bild E.3 — Beispiel für einen 60°-Winkel der Markiernadel und einen Radius von 0,004	35
Bild E.4 — Ermittlung der Punktgröße	35
Bild E.5 — Messung der Abnutzung der Markiernadel	37
Tabellen	
Tabelle 1 — Lesbare Mindestmodulgröße in Abhängigkeit von der Oberflächenfeinstruktur (R	a) 10
Tabelle 2 — Grenzwerte für die Punktgröße und die Verschiebung der Punktmitte	12
Tabelle A.1 — Oberflächenfeinstruktur mit Ra = 1,50 μm oder 63 μZoll	2 5
Tabelle A.2 — Oberflächenfeinstruktur mit Ra = 2,40 μm oder 95 μZoll	26
Tabelle A.3 — Oberflächenfeinstruktur mit Ra = 3,25 μm oder 125 μZoll	26
Tabelle A.4 — Oberflächenfeinstruktur mit Ra = 3,80 μm oder 150 μZoll	27
Tabelle C.1 — Anforderungen in Zoll	30
Tabelle C.2 — Anforderungen in Millimeter	
Tabelle E.1 — Berechnete Prägetiefe	36